

2021年4月28日

公益財団法人 小笠原敏晶記念財団
2021年度 一般研究助成募集要項

当財団の本年度の一般研究助成は、下記の要項により募集いたします。

記

1. 助成の対象

理学・工学の領域において、高分子分野における、新素材・加工技術・新機能に関する研究開発課題に対して助成します。

- ① 機能性高分子新素材の開発に関する研究
- ② 高分子の成形、切削、接着等の加工に関する研究
- ③ 高分子成形の金型に関する新技術の研究
- ④ プラスチックを利用した新機能部品の開発
- ⑤ 高分子の廃棄及びリサイクルに関する研究

2. 申請の資格・制限

原則として、国内大学所属の理学・工学分野の研究者（学部生・大学院生は除く）

3. 助成金額

総額10,000万円

1件当たりの助成額は、100万円～500万円を考えております。

申請書の金額欄には、申請額の範囲内で必要な経費を記載してください。

4. 募集期間

2021年4月28日（水）～ 6月30日（水）必着

5. 申請の方法

- 1) 申請書は当財団ホームページよりダウンロード願います。
- 2) 応募に際しては、所属機関長の承諾が必要です。所属機関長は、学部長・研究所長・学科長相当以上の役職を想定しています。

6. 申請書の送付方法

郵送

- 1) 申請書（正本1部・コピー7部*両面コピー不可）

添付資料は簡潔なものとし、コピーを含む各申請用紙にセットしてください。

*添付資料とは、研究内容の補足説明にあたるもので、必須提出書類ではありません。

2) 採否連絡用の返信用定形封筒 2部

(申請者宛・推薦者宛の各1部 84円切手貼付の上、必ず返信先を明記)

7. 選考の方法

1) 助成金の交付先および金額は選考委員会において審査し、理事会が決定いたします。

2) 採否の通知

研究助成の採否あるいは金額については、10月中旬頃に申請者および推薦者に通知します。

なお、採否の理由に関するお問い合わせには応じかねますので予めご了承ください。

8. 助成金の交付

1) 助成金の交付は、当財団と助成対象者間の覚書締結後、手続きを進めてまいります。

2) 奨学寄付金による場合は、決定通知発送後所定の用紙を送っていただき、手続きが済み次第交付いたします。

9. 助成金の使途等

研究を有効に推進し、成果を上げるための費用であれば、特に使途の制限はありませんが、パソコン(OSソフト含)・複合機・デジタルカメラ他、汎用性のあるものは対象外とします。

使途内容は、研究報告書提出の際、使途明細票にて報告していただきます。

予算年度による制約や、研究実施期間の制限はありません。

10. 報告の義務

研究助成については、研究終了後3ヶ月以内に研究実施概況報告書(様式は当財団で定めたものとします)・使途明細票を提出していただきます。報告書は、当財団の年次報告書・ホームページ等に掲載させていただきますのでご了承ください。著作権および著作者人格権は行使しないようお願いいたします。なお、研究実施期間が長年にわたるときは、途中で概況の経過報告をしていただきます。また、研究実施概況報告書のほか研究助成課題に関し、学会誌に研究論文を掲載した場合はその別刷をお送りください。

11. 個人情報保護方針

公募により頂きました個人情報、事業目的の範囲内で、かつ業務遂行に必要な限度内で利用致します。又、事前にご本人の同意を得ることなく、第三者に提供することは致しません。

12. 確約

申請者は、反社会的勢力と関係する者ではないこと。

13. 資格の取り消しと助成金の返金

1) 虚偽の申請内容が確認された場合、申請資格を取り消します。

2) 助成金受給後、申請内容に虚偽の事実が判明した場合、助成を取り消し、返金を求めます。

3) 所定の期間内に活動報告書の提出がない場合は、返金を求める場合があります。

以上、本募集要項のすべての内容を確認・承知した上で申請書をご提出ください。
疑問点等がありましたら、事務局までお問い合わせください。

申請書請求・送付先

【事務局】〒108-8522 東京都港区芝5丁目36番7号

三田ベルジュビル20F ㈱ニフコ内

公益財団法人 小笠原敏晶記念財団 担当/村田

TEL. 03(5476)2174 FAX. 03(5446)0633

<https://ogasawarazaidan.or.jp>

e-mail contact-tech@ogasawarazaidan.or.jp

以 上